

# ランチョンセミナー



**参加費無料！お弁当・ドリンク付**

**9/12 (木) 12:05~12:45開催**

**参加チケットを入手！**

Mission1

**9/11 (水) 12:00~**

**9/12 (木) 朝8:30~**

**展示会場 (一般教育棟B棟1F) にて配布**

Mission2

**チケットを持って各会場へ！  
最新の技術情報を入手！**

オックスフォード・インストゥルメンツ(株)

A会場 (一般教育棟C棟 2階C22)

「in-situ加熱で元素マップをライブ観察 TEM用EDS分析システム AZtecLive TEMのご紹介」

(株)TSLソリューションズ

D会場 (一般教育棟D棟 1階D12)

「TEMを用いたナノスケール結晶方位マップの作成」(代表取締役 鈴木清一)

サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)

E会場 (一般教育棟D棟 2階D22)

「New FIB-SEM Hydra Ar + イオンFIBを利用したTEM試料作製と  
FIBに搭載したSIMS技術の紹介」(村田 薫)

NISSHAエフアイエス(株)

F会場 (一般教育棟D棟2階D23)

「低温炉(-100℃~600℃)の開発状況、ppb領域での微量水素測定」

ヴァーダー・サイエンティフィック(株)

N会場 (一般教育棟D棟3階D35)

「金属組織解析用試料作製の新製品のご紹介」(高辻博史)

※金属学会、または鉄鋼協会の大会参加証(ネームカード)をご提示下さい。

※ご希望のセミナーチケットをお渡しいたします。なお、満席になり次第締め切ります。

※満席の場合は、セミナーチケットをお持ちでない方の入場はお断りいたします。

※ランチョンセミナーは同業者様等のご入場(セミナーチケットをお持ちの場合でも)をお断りする場合がございます。